

УДК 539.32

©1994

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИК-МЕТАЛЛ В МОНО- И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ АНТИМОНИДЕ ИНДИЯ

B.A. Гончарова, Е.В. Чернышева

Импульсным ультразвуковым методом в условиях гидростатического давления до 6 GPa при комнатной температуре измерены скорости распространения продольных и поперечных упругих волн на моно- и поликристаллических образцах антимонида индия *n*-типа. Рассчитаны зависимости от давления плотности, упругих постоянных, дебаевской температуры для полупроводниковой I и металлической IV фаз InSb. Уменьшение сдвиговой упругой постоянной ($c_{11} - c_{12}$)/2, наблюдаемое при сжатии полупроводниковой фазы вплоть до начала фазового превращения полупроводник-металл (ФП I-М), является общей особенностью упругого поведения тетраэдрических полупроводников под действием давления. Исследование поликристаллических образцов антимонида индия ультразвуковым методом впервые позволило определить его упругие свойства при ФП I-М и для металлической фазы InSb IV в зависимости от давления. Резкое уменьшение модуля сдвига *G* при фазовом переходе согласуется с отрицательным наклоном *p-T* фазовой границы InSb I-InSb IV.

Фазовые превращения в твердых телах часто сопровождаются изменением не только мотива упаковки атомов, но и типа химической связи. Частичный свет на вопрос о механизме этих преобразований веществ может быть получен из измерений скоростей распространения ультразвуковых волн. Они, как известно, определяют наклон акустических ветвей фононного спектра в центре зоны Бриллюэна и весьма чувствительны к изменению характера упругих взаимодействий в решетке, в частности к появлению мягких мод.

Недавние теоретические расчеты [1] помогли объяснить тенденции в смене характера упаковки атомов простых веществ в Периодической таблице как при нормальных условиях, так и под действием давления. Особый интерес представляет приданье определяющей роли *d*-электронами в объяснении устойчивости фаз переходных металлов и металлов, *d*-зоны которых расположены близко к уровню Ферми: легких редкоземельных, тяжелых щелочных и щелочно-земельных, приобретающих под давлением свойства переходных. Расчеты для *sp³*-гибридизованного кремния [2] в рамках концепции *s-d* переходов электронов показали, что при давлениях $\sim 76 \div 80$ GPa он становится ГЦК металлом, полноправным членом ряда металлов III группы. Учет ускорения процесса *s-d* перетекания электронов позволил объяснить найденные экспериментально аномальные изменения под давлением объемного модуля и модуля сдвига лантана и празеодима [3], т.е. измерения скоростей распространения упругих волн в этих металлах

позволили углубить понимание динамики движения *sp-d* зон под давлением. Систематическое исследование упругих свойств твердых тел фазового перехода вблизи (ФП) под давлением дает богатый материал для совершенствования теоретических представлений, в частности концепции *sp-d* переходов, а потому представляет несомненный интерес.

Ранее мы изучали упругие свойства фаз низкого давления ряда *sp³*-гибридизованных полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки: Si, Ge [4], GaSb [5,6]. Эти измерения выявили общие тенденции изменения упругих характеристик их полупроводящих фаз вплоть до начала превращения полупроводник-металл (П-М). Но нам не удалось определить упругие параметры этих полупроводников ни при ФП в них, сопровождающихся большим скачком объема ($\sim 20\%$), ни для фаз высокого давления, когда они становятся металлами. Это объясняется не только тем, что давление перехода в металлическую фазу достаточно высокое, например для кремния и германия, но и тем, что измерения проводились на монокристаллических образцах, которые разрушились при ФП. В данной работе представлены результаты исследования упругих свойств моно- и поликристаллических образцов узкозонного полупроводника антимонида индия *n*-типа, который становится металлом при достаточно низком давлении (~ 2.8 GPa) [7].

$A^{III}B^V$ полупроводники под давлением испытывают серию структурных превращений. Согласно классификации Филлипса [8], структурный тип фазы высокого давления определяется параметром ионности f_i связи А-В. Если $f_i < 0.3$, фаза высокого давления полупроводника имеет структуру либо типа β -Sn, либо орторомбическую. Если же $0.3 < f_i < 0.6$, кристаллическая структура фазы высокого давления представляет собой тип NaCl, которая при более высоких давлениях трансформируется в тип β -Sn. Для InSb параметр ионности $f_i = 0.321$ [8]. Однако, вопреки ожидаемому (согласно этой классификации) структурному типу фазы высокого давления, недавние рентгеновские исследования InSb показали, что при давлениях выше 2.8 GPa он имеет орторомбическую структуру, названную InSb IV [7]. Дальнейшее сжатие InSb IV приводит к появлению следов новой фазы InSb III, которая представляет собой орторомбическое искажение гексагональной структуры [7].

Цель нашего исследования — детальное изучение зависимостей от давления упругих свойств полупроводниковой и металлической фаз антимонида индия.

Ранее скорости звука и эффективные упругие постоянные второго порядка монокристаллического *n*-InSb ($n = 6 \cdot 10^{13}$ см⁻³, $\rho = 0.13$ Ω·см) определялись при давлениях до 0.55 GPa [9] и 1.7 GPa [10].

1. Эксперимент

Изучение упругих свойств фазы низкого давления InSb I проводилось на монокристаллических ($n \cong 1.2 \cdot 10^{14}$ см⁻³) и поликристаллических ($n \cong 6.6 \cdot 10^{14}$ см⁻³) образцах *n*-типа. Упругие свойства при I-IV ФП и для металлической фазы IV определялись на поликристаллических образцах антимонида индия. Образцы изготавливались в

Эффективные упругие постоянные (GPa) второго порядка для InSb I при атмосферном давлении и комнатной температуре

ρ , g/cm ³	T, K	c_{11}	c_{12}	c_{44}	K_T	Литературные ссылки
5.81	293	67.60 ± 0.06	15.40 ± 0.01	30.10 ± 0.02	46.90 ± 0.03	Наст.раб.
5.789	298	67.17	14.64	30.18	42.5	[17]
5.775	RT	65.92 ± 0.05	15.14 ± 0.05	29.96 ± 0.03	45.6	[10]

форме цилиндра диаметром 20 и длиной 10 mm и в виде усеченного конуса диаметром 11 и длиной 3–4 mm. Поверхностями акустического контакта служили плоскости (111) и (110) монокристаллических образцов. Плотность, определенная методом гидростатического взвешивания, составила 5.81 ± 0.02 и 5.7 ± 0.03 g/cm³ соответственно для моно- и поликристаллических образцов. В табл. 1 представлены значения эффективных упругих постоянных второго порядка InSb I при атмосферном давлении и комнатной температуре, полученные из наших измерений, и литературные данные.

При сжатии до 0.9 GPa образцы антимонида индия помещались в камеру гидростатического давления [11], где средой, передающей давление на образец, служил керосин. Сжатие образцов InSb до 2.5 GPa проводилось в ультразвуковом пьезометре [12], а при исследованиях в диапазоне 2.5–6.0 GPa — в камере типа «тороид» с диаметром лунки 25 mm [13]. В этих камерах средой, передающей давление на образец, служили индий и бензин.

Времена пробега продольных t_l и поперечных t_t упругих волн измерялись импульсным ультразвуковым методом на частотах 3–10 MHz (пьезокварц). Точность единичного отсчета времени 1–2 ns. Для получения полного набора зависимостей от давления времен пробега упругих волн $t_i(p)$ использовались одна продольная и две поперечные волны для зондирования кристалла с поверхностью акустического контакта (110) и одна продольная и одна поперечная для кристалла (111). Измерения зависимостей $t_i(p)$ на монокристаллических образцах InSb проводились при давлениях ниже значения давления $\Phi\Gamma P_{tr}$, чтобы предотвратить разрушение образца из-за большого скачка объема, сопровождающего его превращение в металл ($\sim 18.4\%$; см. табл. 3 в [7]). Отсчеты времени пробега упругих волн $t_i(p)$, полученные при подъеме и снижении давления, совпадали в пределах погрешности измерений. После снятия нагрузки образцы сохраняли свои размеры и, как показали лауэграммы, монокристалличность. Начало перехода в металлическое состояние p_{tr} , определяемое по резкому отклонению от монотонного изменения $t_i(p)$, наблюдалось при 3.0 ± 0.2 GPa.

На поликристаллических образцах антимонида индия измерялись зависимости от давления (до 6 GPa) времен пробега продольной $t_l(p)$ и поперечной $t_t(p)$ упругих волн с использованием тех же аппаратов высокого давления [11–13].

2. Обсуждение результатов

Для расчета зависимостей от давления нормализованных (отнесенных к значению при обычном давлении) скоростей звука $v_i^*(p)$, эффективных упругих постоянных $C_{ij}^*(p)$, дебаевской температуры $\theta^*(p)$, микроскопических параметров Грюнайзена $\gamma_i^*(p)$, приведенного объема $V/V_0(p)$, а также параметров уравнения состояния Мурнагана использовалось пять зависимостей $t_i(p)$, измеренных на монокристаллических образцах антимонида индия. Поправки на изменение длины и плотности образца под давлением рассчитывались из измеренных и оптимизированных зависимостей $t_i(p)$ в соответствии с методикой [14]. Детали обработки результатов эксперимента описаны в [15].

На рис. 1 представлены нормализованные значения скоростей распространения продольных v_{LA}^* [110] [110] (1) и двух поперечных v_{TA1}^* [110] [110] (2) и v_{TA2}^* [110] [001] (3) упругих волн в зависимости от давления. Первый набор индексов указывает направление распространения волны, второй — направление смещения частиц. Как видно, скорость распространения продольных волн в направлении [110] v_{LA}^* увеличивается под давлением почти линейно вплоть до ФП InSb I-IV. Такой характер изменения $v_{LA}^*(p)$, наблюдавшийся нами ранее для кремния, германия [4] и антимонида галлия [5,6], приводит к увеличению упругой постоянной c_{11} (рис. 2.1) и соответствующего параметра Грюнайзена γ_{LA} с ростом давления. Это значит, что под давлением устойчивость тетраэдрической решетки антимонида индия к объемному сжатию возрастает.

Обе скорости распространения поперечных упругих волн v_{TA1}^* и v_{TA2}^* уменьшаются под давлением (рис. 1). Следует отметить, что меньшая скорость распространения поперечной упругой волны v_{TA1}^* [110] [110] убывает с ростом давления как для InSb, так и для Si, Ge, GaSb [4–6] во всем интервале устойчивости полупроводниковой фазы. Более того, нами впервые было показано, что чем выше исходная ионность А-В связи, тем существенное уменьшается скорость v_{TA1}^* при сжатии. Такое поведение v_{TA1}^* и соответствующее ей уменьшение сдви-

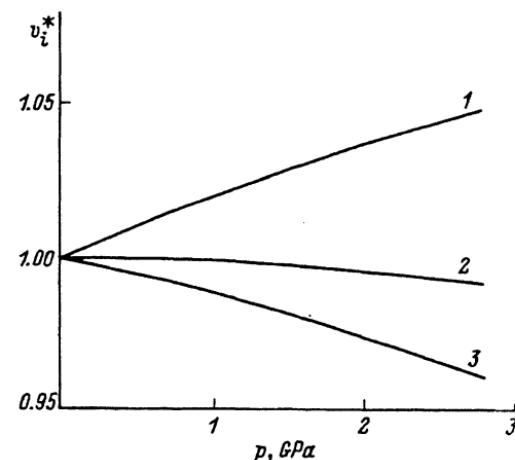


Рис. 1. Зависимости от давления нормализованных значений скоростей распространения продольных v_{LA}^* (1) и двух поперечных v_{TA1}^* (2) и v_{TA2}^* (3) упругих волн для полупроводниковой фазы InSbI.

говой упругой постоянной $(c_{11} - c_{12})/2$ (табл. 2 и рис. 2,3) связано с увеличением податливости решетки к сдвиговой деформации, приложенной к плоскости (110) в направлении [110]. Эта деформация пытается разрушить тетраэдр связи, т.е. ковалентность. Следует заметить, что, по данным [16], величина щели в антимониде индия увеличивается при сжатии его по крайней мере до 1.4 GPa.

Микроскопический параметр Грюнайзена для сдвиговых акустических TA_1 мод в центре зоны Бриллюэна γ_{TA_1} отрицателен уже при обычном давлении (-0.238) и уменьшается до -0.660 при 2.9 GPa. Это значит, что под давлением длинноволновые поперечные акустические TA_1 моды существенно смягчаются. Возможно, что сдвиг плоскостей (110) в направлении [110] принимает участие в механизме ФП П-М.

Скорость распространения другой сдвиговой волны $v_{TA_2}^*$ (рис. 1,3), соответствующая большей упругой постоянной c_{44} , уменьшается под давлением, но меньше, чем $v_{TA_1}^*$. В результате $dc_{44}/dp > 0$ (рис. 2 и табл. 2), а TA_2 моды в центре зоны Бриллюэна не являются мягкими. Соответствующий им параметр Грюнайзена γ_{TA_2} положителен не только при $p = 0$ (0.235), но и под давлением в непосредственной близости к ФП П-М (0.016).

Для определения изменения упругих характеристик антимонида индия при ФП П-М, а также при сжатии его металлической фазы IV проведены измерения времен пробега продольных $t_l(p)$ и поперечных $t_t(p)$ упругих волн на поликристаллических образцах до 6 GPa. Эти зависимости описывались петлей гистерезиса, ширина которой составила ~ 1.8 GPa. Измеренные в интервале давлений 0–3 GPa зависимости $t_l(p)$ и $t_t(p)$ в совокупности с данными для плотности и скоростей распространения обоих типов волн при обычных условиях использовались для расчета зависимостей от давления нормализованного объема $V/V_0(pK_{T,0})$ (рис. 3), скоростей распространения продольных и поперечных упругих волн, модулей объемной упругости $K_T(p)$ и сдвига $G(p)$ (рис. 4), дебаевской температуры $\Theta(p)$ для полупроводниковой фазы I антимонида индия в соответствии с методикой [14].

Для расчета упругих характеристик металлической фазы InSb IV мы определили значение ее плотности при 3 GPa (давление ФП П-М), принимая во внимание известную величину скачка объема при этом превращении [7]. Плотность фазы высокого давления при 3 GPa оказалась равной 7.615 g/cm³. Расчет упругих характеристик InSb IV в

Таблица 2

Производные по давлению для эффективных упругих постоянных второго порядка InSb I при атмосферном давлении и комнатной температуре

$dc_{ij}/dp _{p=0}$				
c_{11}	$(c_{11} - c_{12})/2$	c_{44}	K_T	Литературные ссылки
4.17 ± 0.05	-0.046 ± 0.010	0.51 ± 0.01	4.30 ± 0.02	Наст.раб.
4.748 ± 0.013	-0.113 ± 0.015	0.533 ± 0.008	4.900 ± 0.015	[10]

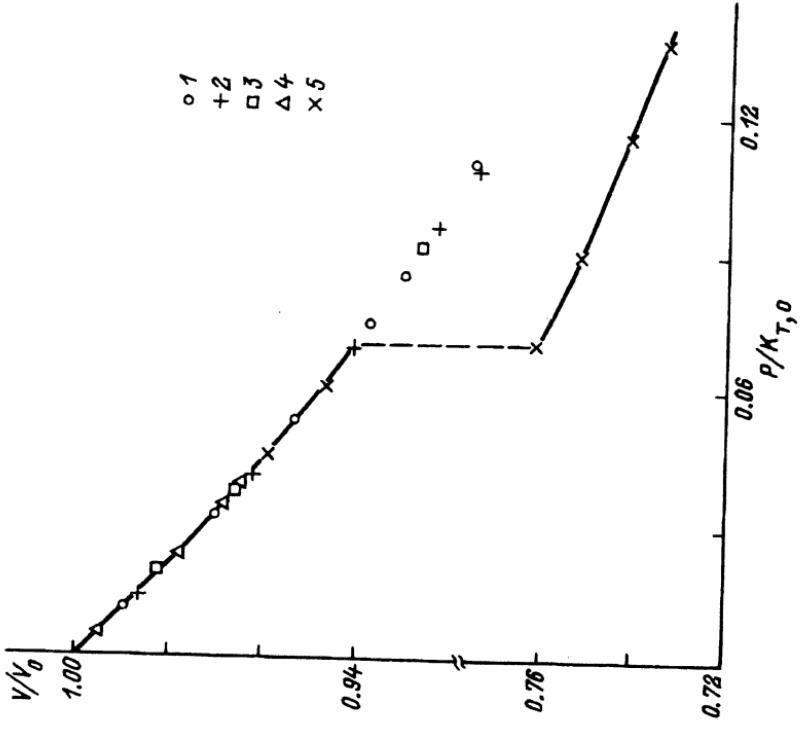


Рис. 3. Зависимости нормализованного объема V/V_0 от приведенного давления $p/K_{T,0}$ для полупроводниковой и металлической фаз InSb.
Сплошные линии — наст. раб.; 1 — Si, 2 — Ge [⁴]; 3 — GaSb [⁵]; 4 — InSb [¹⁰]; 5 — рентгеновские данные [⁷].

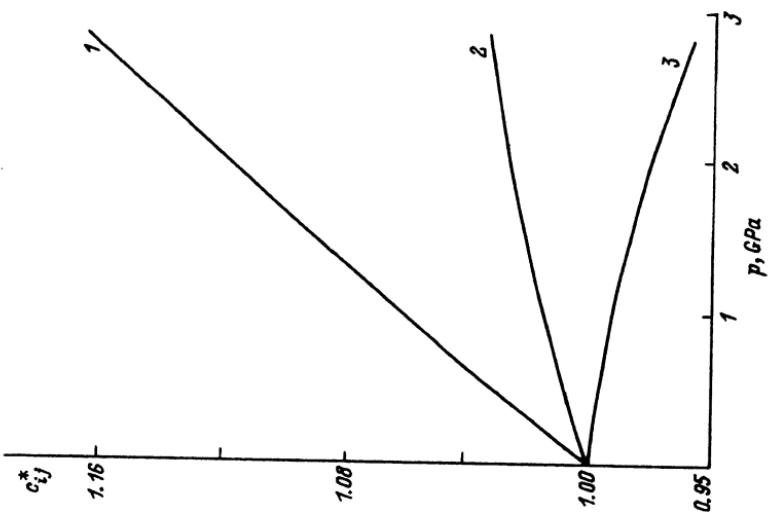


Рис. 2. Зависимости от давления нормализованных значений эффективных упругих постоенных c_{ij}^* (1), $(c_{11}^* - c_{12}^*)/2$ (2) и c_{44}^* (3) для полупроводниковой фазы InSb I.

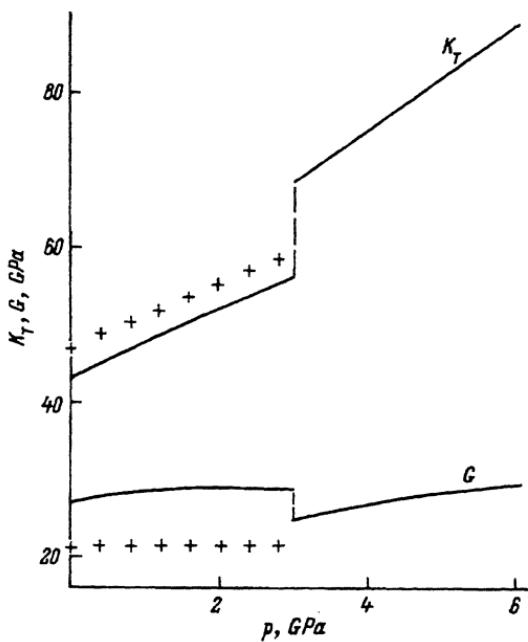


Рис. 4. Зависимости от давления модулей объемной упругости K_T и сдвига G для обеих фаз InSb.

Крестики — данные, усредненные из наших измерений на монокристалле.

зависимости от давления проводился в соответствии с методикой [14], т.е. так же, как и для фазы низкого давления.

На рис. 4 показаны зависимости $K_T(p)$ и $G(p)$ для обеих фаз поликристаллического антимонида индия. Усредненные из монокристаллических данных значения $K_T(p)$ и $G(p)$ для полупроводящей фазы InSb I обозначены крестиками. Несовпадение абсолютных величин соответствующих модулей, полученных на поликристаллических образцах, обусловлено, вероятно, различием их исходных плотности и концентрации примесей. Относительное же изменение под давлением как модуля объемной упругости K_T , так и модуля сдвига G для монокристаллических образцов InSb практически совпадает (рис. 4).

Слабый рост под давлением модуля сдвига G полупроводниковой фазы обусловлен близостью ФП и приведенными выше особенностями барических зависимостей c_{44} и $(c_{11} - c_{12})/2$ (рис. 2). Сравнение особенностей изменения под давлением изотропного модуля сдвига G (рис. 4) и модовых сдвиговых упругих постоянных c_{44} и $(c_{11} - c_{12})/2$ (рис. 2) наглядно демонстрирует преимущества исследования монокристаллических образцов для выяснения деталей механизма ФП. С другой стороны, ультразвуковые исследования поликристаллических образцов позволяют получать упругие характеристики фаз высокого давления.

Превращение антимонида индия в металл сопровождается увеличением объемного модуля K_T на $\sim 29\%$, что согласуется с большим скачком объема при этом ФП. В металлической фазе (InSb IV K_T) растет с давлением быстрее, чем в фазе низкого давления, так что $dK_T/dp = 6.4$ при давлении перехода. Для полупроводниковой фазы эта производная равна 4.3 (табл. 2). Такой характер изменения под давлением модуля объемной упругости InSb IV связан, вероятно, с заполненностью его d -зоны.

Сдвиговый модуль G резко уменьшается при ФП на $\sim 14\%$ (рис. 4). Такое изменение модуля G и соответственно дебаевской температуры коррелирует с отрицательным наклоном фазовой границы InSb I–InSb IV [7]. Увеличение модуля сдвига G под давлением для InSb IV происходит быстрее, чем для InSb I, но без каких-либо особенностей, могущих служить предвестниками ФП, связанного с изменением характера упаковки атомов. Рентгеновские исследования [7] показали следы фазы InSb V при ~ 6.3 GPa, однако ни структура, ни объемный эффект предполагаемого превращения не установлены [7].

Исследование поликристаллического антимонида индия ультразвуковым под давлением позволило определить также параметры уравнения состояния его металлической фазы ($K_{T,3.0} = 68.9$, $K'_{T,3.0} = 6.4$) и зависимость объема от давления.

На рис. 3 представлены зависимости нормализованного объема V/V_0 от приведенного давления ($p/K_{T,0}$) для обеих фаз InSb. Здесь $K_{T,0}$ — значение изотермического модуля объемной упругости InSb I при атмосферном давлении и комнатной температуре. Для полупроводниковой фазы антимонида индия эта зависимость, измеренная как на монокристаллических, так и на поликристаллических образцах его, хорошо описывается уравнением Мурнагана (сплошная линия) и находится в согласии с данными рентгеновских [7] и ультразвуковых измерений до 1.7 GPa [10]. Здесь же представлены значения V/V_0 для фаз низкого давления Si, Ge [4] и GaSb [5]. Все эти данные описываются, как видно, общей кривой. Это естественно, поскольку, как известует из уравнения Мурнагана, в представленных координатах функциональная зависимость $V/V_0(p/K_{T,0})$ определяется только величиной барической производной изотермического модуля объемной упругости $K'_{T,0}$. Значения же последних близки для всех исследованных нами полупроводников [4,5].

Таким образом, в настоящей работе измерены упругие характеристики и параметры уравнения состояния для полупроводниковой фазы InSb на моно- и поликристаллических образцах вплоть до ФП II–III при ~ 3 GPa. По мере приближения к этому превращению наблюдалось смягчение поперечных акустических длинноволновых TA1 мод. ФП II–III сопровождалось существенным увеличением объемного модуля (на $\sim 29\%$). Модуль сдвига при этом скачкообразно уменьшался на $\sim 14\%$ в соответствии с отрицательным наклоном фазовой границы I–IV. Впервые под давлением измерены упругие свойства металлической фазы одного из представителей семейства A^{III}B^V полупроводников — антимонида индия.

Искренне признательны В.К. Луйху и Г.Г. Ильиной за помощь в проведении экспериментов и оформлении результатов.

Список литературы

- [1] Skriver H.L. // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. N 4. P. 1909–1923.
- [2] McMahan A.K., Moriarty J.A. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. N 6. P. 3235–3251.
- [3] Boguslavskii Yu.Ya., Goncharova V.A., Il'ina G.G. // J. Less-Common Metals. 1989. V. 147. N 2. P. 249–260.
- [4] Гончарова В.А., Чернышева Е.В., Воронов Ф.Ф. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 12. С. 3680–3686.

- [5] Гончарова В.А., Чернышева Е.В., Воронов Ф.Ф. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 12. С. 3664–3669.
- [6] Goncharova V.A., Chernysheva E.V. // Semicond. Sci. Technol. 1989. V. 4. P. 114–116.
- [7] Vanderborgh C.A., Vohra Y.A., Ruoff A.L. // Phys. Rev. B. 1989. V. 40. P. 12450–12456.
- [8] Phillips J.C. // Rev. Mod. Phys. 1970. V. 42. P. 317–356.
- [9] Пересада Г.И. // ФТТ. 1972. Т. 14. № 6. С. 1795–1797.
- [10] Башкин И.О., Пересада Г.И. // ФТТ. 1974. Т. 16. № 10. С. 3166–3167.
- [11] Воронов Ф.Ф., Верещагин Л.Ф. // ПТЭ. 1960. № 6. С. 104–111.
- [12] Воронов Ф.Ф., Стальгирова О.В. // ПТЭ. 1966. № 5. С. 207–208.
- [13] Khvostantsev L.G., Vereshchagin L.F., Novikov A.P. // High Temperatures-High Pressures. 1977. V. 9. N 6. P. 637–639.
- [14] Cook R.K. // J. Acoust. Soc. Am. 1957. V. 29. N 4. P. 445–449.
- [15] Воронов Ф.Ф., Чернышева Е.В., Гончарова В.А. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 1. С. 100–105.
- [16] Booth I.M., Hawton M.H., Keeler W.Y. // Phys. Rev. B. 1982. V. 25. P. 7713–7718.
- [17] McSkimin H.J. // Bull. Amer. Phys. Soc. II. 1956. V. 1. P. 111.

Институт физики высоких давлений
им. Л.Ф. Верещагина РАН
Троицк
Московская область

Поступило в Редакцию
25 января 1994 г.